



原子力顯微鏡 Tosca 200

高技術與高效率的雙效結合



Tosca 200是Tosca系列中最新型的產品，Tosca系列目前包括Tosca 400和Tosca 200。其中Tosca 200適合用在中型樣品和低預算的研究。兩種型號都具有相當高水平自動化功能，可提高效率且有效簡化AFM測量的程序。

自從2017年安東帕推出Tosca 400 將優質技術與大量樣本數高效相結合之後，現在又推出Tosca 200，一種用於中型樣本研究 and 低預算研究的AFM，以上兩種Tosca系列都具備相同的品質和性能。

Tosca 200和其他AFM不同之處

- ◆ **快速安全的探針更換：**Probemaster是專為更換探針而開發的獨特工具，可節省時間並確保探針的安全和正確方位。
- ◆ **自動雷射校準：**Tosca只需在軟體中點擊視窗即可自動執执行程序。
- ◆ **最先進的樣品檢測：**多樣品量測的狀況下，只須通過滑鼠點擊影像視窗，選定位

置，即可定位在指定方位。

- ◆ **簡單的下針程序：**側像相機可以即時偵測探針，以此方法快速且安全，不會造成探針斷裂，在幾秒鐘內即完成自動下針。
- ◆ **磁吸式樣品載台：**可以在樣品載台上放置多個樣品，以磁吸式確保樣品的固定位置。
- ◆ **掃描效率高：**以工作流程為導向的 Tosca 軟體，可指導用戶完成測量的每個步驟且快速的獲得結果。

Tosca系列儀器專注於性能和測量效率，對科學家和工業用戶而言是相當完美的表面探測技術。■（廣編企劃）

有關Tosca及其附件的更多信息以及直接聯繫專家以獲取進一步的建議，請連結：

<https://bit.ly/2Yos0n6>

台灣安東帕有限公司
電話：+886-2-8979-8228
信箱：info.tw@anton-paar.com

